PRODUCTION OF POLYMER AND PRECURSOR THEREOF

Patent number:

JP1240517

BEST AVAILABLE COPY

Publication date:

1989-09-26

Inventor:

Applicant:

GOTO KOHEI: KOMIYA TAKESHI; YAMAHARA

NOBORU; IIO AKIRA

JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

Classification:

- international:

C08G61/08

- european:

Application number: JP19880065817 19880322 Priority number(s): JP19880065817 19880322

Report a data error here

Abstract of JP1240517

PURPOSE:To obtain a polymer, excellent in transparency, low water absorption, thermal stability, moldability, strength and adhesiveness to recording layers and useful as optical disks, etc., by subjecting a specific polycyclic unsaturated ester compound to ring opening polymerization in the presence of a metathetic catalyst and hydrogenating the resultant polymer. CONSTITUTION:A polycyclic unsaturated ester compound expressed by formula I (R<1> and R<2> are 1-6C chainlike hydrocarbon, etc.) (e.g., 8-methyl-8- carboxymethyltetracyclo [4.4.0.1<2>,<5>.1<7>,<10>]-3-dodecene) is subjected to ring opening polymerization in the presence of a metathetic catalyst to provide a polymer, containing >=50wt.% recurring units expressed by formula II and having 5,000-1,000,000 number-average molecular weight converted into polystyrene. The resultant polymer is then hydrogenated in an amount of at least >=50wt.% to afford the aimed polymer expressed by formula III.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

平1-240517 四公開特許公報(A)

®Int. Cl. 4

冗発 明 識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月26日

C 08 G 61/08

NLH

8215-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全19頁)

重合体並びにその前駆体および製造方法 69発明の名称

> 昭63-65817 ②特

昭63(1988) 3月22日 23出

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社 60発明 日本合成ゴム株式会社 東京都中央区築地2丁目11番24号 全 @発 明 小 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社 譽

原 ⑫発 明 山

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社

日本合成ゴム株式会社 勿出 願

東京都中央区築地2丁目11番24号

音

19代 理 弁理士 大井 正彦

1.発明の名称

銀合体並びにその前駆体および製造方法 2.特許請求の範囲

1) 下記一般式(1) で表わされる繰り返し単 位を50重量96以上含有する、ポリスチレン換算に よる数平均分子量が 5.000~1.000.000 であるこ とを特徴とする質合体。

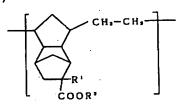
一般式(1)

(式中、R^tおよびR²は各々炭素数1~6の額状炭 化水器基を示す。)

2) 下記一般式(Ⅱ)で変わされる繰り返し単 位を50重量%以上含有する、ポリスチレン換算に よる数平均分子量が 5.000~1.000.000 であるこ

とを特徴とする重合体。

- 級式(II)



(式中、R¹およびR²は各々炭素数1~6の額状炭 化水素基を示す。)

3) 特許請求の範囲第1項記載の重合体を、少 なくとも50%以上の割合で水果添加することを特 徴とする特許請求の範囲第2項記載の重合体の製 选方法。

3.発明の辞細な説明

[産業上の利用分野]

太発明は新規な理合体並びにその前駆体および 当該前駆体による当該重合体の製造方法に関し、 さっには、光学特性、耐熱性、耐熱分解性、機械 的強度などの諸特性に優れた重合体並びにその製 造方法およびこの方法に用いる当該重合体の前駆 体を提供するものである。

〔徒来の技術〕

近年において、透明性樹脂は、自動車部品、照明機器、電気部品、雑貨など通常の透明性が要求される成形材料として使用される以外に、光学的性質を重要視する光学材料として、例えば、光ディスク、光ファイバー、光カード、透明導電シート、プラスチックレンズなどに応用されてきている。そして光学材料用樹脂としては、単なる透明性樹脂では満足し得ない高度の機能が要求されている。

例えば、光学材料としての光ディスクの基板材料としては、ポリカーボネート樹脂、ポリメチルメタクリレート樹脂、ポリンクロヘキシルメタクリレートとメチルメタクリレート、スチレンまたはステレンと他の単量体との共重合体樹脂、二高いエステル基を有するメタクリル酸エステルを含む重合体、チーグラー・ナッター検媒によるエチレンとノルボルネ

ン系炭化水素化合物による共重合体(特開昭61-292601号公報) やメタセシス触媒によるテトラシクロドデセン系炭化水素化合物の単独、またはノルボルネン系炭化水素化合物による阴珠(共) 重合体を水素添加して得られる重合体(特開昭60-26024号公報)、あるいは極性置換基を有するノルボルネン誘導体の関連重合体または関環共重合体(特開昭62-19801号公報)などが提案されている。

しかしながら、上記の透明樹脂は、高度の機能 を有した光学材料として、例えば、光ディスク基 板樹脂に要求される低複屈折性、低吸湿性、機械 的強度、記録層に対する接着性のすべてを満足す るものではない。

例えば、ポリスチレン財脂やポリカーボネート 樹脂は複屈折性が大きく、レーザー光による情報 再生時にエラーが多くなる欠点を有している。

また、ポリメチルメタクリレート樹脂は、吸湿性が大きく、吸湿によって変形が生ずるために情報再生時にエラーが多くなると共に、吸湿による

記録膜の変質が生ずる可能性がある。

また、ポリシクロヘキシルメタクリレート樹脂は、透明性、低複屈折と光学的性質には優れているものの、それ自体では機械的強度が小さく、またガラス転移温度が低いため耐熱性が劣るという問題点があり、メチルメタクリレートとの共重合化を行なっても、なお耐熱性が十分でなく吸湿性も増大する。さらにスチレンとの共重合化を行ない、前配欠点の改善を試みても、得られる樹脂は復屈折性が増大して光学的性質が劣ったものとなる。

また、チーグラー・ナッター系触媒から得られるノルボルネン系炭化水素(共)重合体やメタセンス関環蛋合によるテトランクロドデセン系炭化水素化合物の単独、またはノルボルネン系炭化水素(共)蛋合体を水素添加して得られる重合体は、複屈折性、吸湿性および耐熱性の点においては改善されているものの、接着に関与する極性基をもたないため、記録圏に対する接着性が劣るという欠点を有している。

また、極性基を有するノルボルネン誘導体の開環 (共) 重合体からなる樹脂は、彼屈折性が小さくて極性基の存在により配録圏との核着性は改善されるものの、ガラス転移温度を高くするような極性型検器を選択したときは、始和吸水率が高くなり、一方、飽和吸水率を低くするような極性でなり、一方、飽和吸水率を低くするような極性ではある。 検基を選択すれば、ガラス転移温度が低くなって しまうため、高いガラス転移温度と低吸水性の両者を共に過足することが困難であった。

さらに、理合体の主額に不飽和二重結合を含む ため、長期の耐久性が懸念される問題を有してい た。

このような現在の技術背景において、高度な機能を有する光学材料の分野では低敬屈折性、低吸水性、高いガラス転移温度と熱分解温度を有し、さらに耐熱性、機械的強度などの機械的性質、耐候性、記録圏との接着性に優れた透明樹脂の開発が強く覚まれていた。

[課題を解決するための手段]

そこで本発明者らは、上記の高度な機能を備え

特開平1-240517(3)

た光学樹脂材料を開発すべく鋭意研究を重ねた結 果、特定の極性基と多環状構造を有する不飽和化 合物の開環取合体を水器添加した重合体が、従来 提案されてきた掛脂材料では得られない高い透明・ 性に加え、低吸水性、高いガラス転移温度と熱分 解温度、優れた機械的性質、良好な成形性、配録 層との優れた接着性を有し、プラスチックレンズ を始めとする一般の光学用途のみならず、光ディ スク基板や光ファイバーなどの高機能の光学用途 に極めて有用であること、さらに当該水衆添加蝦 合体は、その前駆体である不飽和結合を有する未 水素添加重合体に比して吸水率が大幅に低下した ものであり、従って従来困难であった低吸水性と 高いガラス転移温度の両特性をバランスさせた一 速の新規な重合体が得られることを見出し、本発 明に到達した。

本発明は、特定のアルキル基とアルキルエステル基を有する多環状の繰り返し単位を有する新規な重合体、並びに当該重合体を製造するための原料である不飽和化合物、およびこの不飽和化合物

し単位を50重量%以上含有する、ポリスチレン換算による数平均分子量が 5,000~1,000,000 であることを特徴とする。

一般式(1)

(式中、R¹およびR²は各々炭素数 1 ~ 6 の鎖状炭化水素基を示す。)

本発明の製造方法は、上記不飽和重合体を、少なくとも50%以上の割合で水素添加することを特徴とする。

本発明の新規な重合体の原料である水素添加される不飽和度合体は、必須成分として下配一般式 (皿)で表わされる多環状不飽和エステル化合物 をメタセシス開政重合させることにより得ること ができる。 を、その関連組合体中の主題の授業ー授業二重結合を少なくとも50%以上を水業添加することにより当該組合体を製造する方法を提供することを目的とする。

(発明の構成)

本発明型合体の特徴とするところは、下配一般 式(II)で表わされる繰り返し単位を50重量%以 上合有する、ポリスチレン検算による数平均分子 位が 5,000~1,000,000 であることである。

一般式(11)

(式中、R¹およびR¹は各々炭素数 1 ~ 6 の額状炭化水素基を示す。)

上記重合体を製造するための原料である不飽和 重合体は、下記一般式 (!) で表わされる繰り返

一般式(亚)

(式中、R'およびR'は各々投票数1~6の額状炭化水業基を示し、特にR'は炭素数が1~3の額状炭化水業基が好ましく、更にメチル基であることが好ましい。

上記一般式 (III) で表わされる多環状不飽和エステル化合物の具体例としては、

8-メチル-8-カルボキシメチルテトランク ロ [4,4,0,1***,1****] -3-ドデセン、

8 - メチル- 8 - カルボキシエチルテトラシク ロ [4, 4, 0, 1^{2, 8}, 1^{7, 18}] - 3 - ドデセン、

8 - メチル- 8 - カルポキショープロピルテト ラシクロ [4. 4. 0. [***. 1** 1*] - 3 - ドデセン、

8 - メチル- 8 - カルポキシイソプロピルテト ラシクロ [4, 4, 0, 1^{3, 8}, 1^{7, 14}] - 3 - ドデセ ン、

 $8-J+\nu-8-b\nu$ $+ \nu$ $+ \nu$

8-x チルー 8 ー カルボキシ 1 ー ブ チルテトランクロ $[4,4,0,1^{2**},1^{**},1^{**}]$ ー 3 ー ド デ セン、 8 ー メ チルー 8 ー カルボ キシ 1 ー ペン チルテトランクロ $[4,4,0,1^{2**},1^{**}]$ ー 3 ー ド デ セン

8-メチル-8-カルボキシ iso-ベンチルテトランクロ [4.4.0.1***.1****] - 3 - ドデセシ、

8 - メチル- 8 - カルポキシn - ヘキシルテト ラシクロ [4. 4. 0. 1** *. 1** **] - 3 - ドデセン、

ある。斯かる重合に関与する化合物の具体例とし ては、シクロペンテン、シクロオクテン、 1.5-シクロオクタジエン、 1.5.9-シクロドデカトリ エンなどのシクロオレフィン、ピシグロ [2,2,[] - 2 ~ ヘプテン、トリックロ [5. 2, 1, 0^{4. 4}] - 8 ーデセン、トリシクロ【5. 2. 1. O*·*】 - 3 - デセ ン、トリシクロ [6.2.1.0い*] - 9 - ウンデセン、 トリンクロ [6.2.1.0い] - 4 - ウンデセン、テ トラシクロ [4.4.0.1***.1** !*] ー 3 ードデセン、 ペンタシクロ [6,5,1,1***,0***,0**!*] - 4 -ペンタデセン、ペンタシクロ [6.6.1.13 *.02 1. 0** 14] ー 4 ーヘキサデセン、ペンタシクロ [6. 5.1.1***. 0***.0****] -11-ペンタデセンなど のポリシクロアルケン類を挙げることができる。 また、上記ポリンクロアルケン類の他、次の一 段式(Ⅳ)で表わされるビシクロ [2.2.1] - 2

- ヘプテン類を使用することができる。

などを挙げることができる。

本発明の新規な水業部加された重合体は、上記 の一般式 (皿) で表わされる少なくとも 1 種の化 合物からなる(共)重合体を水素添加して得られ る質合体、または一般式 (四) で扱わされる化合 物と他の共宜合性モノマーとの共重合体を水素器 加して得られる篏合体である。当該篏合体が共型 合体である場合、当該共重合体に含有される一般 式(皿)の単量体の割合は50重量%以上、好まし くは55重量%以上、更に好ましくは60重量%以上、 特に好ましくは65重量%以上である。そして共重 合体とする場合における共重合し得る化合物とし では、メタセシス触媒によって反応し得る環状オ レフィンおよび蛋合体の主領に炭素-炭素二重結 合を有する重合体を挙げることができる。これら の(共)重合体の中では透明性の点で単独重合体 が好ましい。

また、上記一般式 (皿) で示される多環状不飽 和エステル化合物は、環状オレフィン性化合物と 関環共産合して共産合体を形成することも可能で

示す。〕

斯かるビシクロ [2,2,1] -2-ヘプテンの具体 例としては、

- 5 カルボキシメチルビシクロ [2,2,1] 2 · ヘプテン、
- 5 カルボキシェチルピシタロ [2.2.1] 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキショープロピルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシイソプロピルピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキショープチルビンクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシイソプチルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシsec ブチルビシクロ〔2.2.1〕 - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポヰシt-ブチルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5ーカルポキシフェニルピシクロ [2.2.1] ー

- 2ーヘブテン、
- 5-メチルー5-カルポキシメチルピンタロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボギシブチルー 6 フェニルビシクロ [2. 2. 1] - 2 - ヘプテン、
- 5.6-ジカルボキシメチルビシクロ [2.2.1] -2-ヘプチン、
- 5 カルボキシシクロヘキシルビシタロ [2.2. 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシー(4'-tーブチルシクロヘキ シル) ピシクロ [2,2,1] - 2 - ヘプテン、
- 5-y チルー 5-カ ルポキシシタロヘキシルビ シクロ [2,2,1]-2-ヘプテン、
- 5-メチル-5-カルポキシ(4'-tーブチル シクロヘキシル) ピシクロ [2:2.1] -2-ヘ プテン、
- 5 カルボキシメンチルビシクロ [2.2,1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- カルボキシメンチルピシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 カルボキシボルニルピシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 メチル- 5 カルポキシボルニルビシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシイソボルニルピシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルポキシアダマンチルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 -メチルー 5 カルポキシアダマンチルピシ クロ [2, 2, 1] - 2 ーヘプテン、
- 5 カルボキシビシクロ [2.2.1] 2 ヘブ チルービシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5ーメチルー5ーカルポキシピシクロ [2.2.1]
- 2 ヘプチルーピシグロ [2, 2, 1] 2 -ヘプテン、
- 5 カルポキシテトラシクロ [4. 4. 0. 1^{2. 5}.
- 1^{1・14}] 3 ドデシルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5-メチル-5-カルポキシテトラシクロ [4.4.0.1^{2・4}.1^{*・1*}] 3-ドデシルピシクロ

- [2.2.1] 2 ヘプチン、
- 5 カルボキシトリンクロ [5, 2, 1, 0°°] 8 - デシルーピンクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテ
- 5 メチルー 5 カルボキント リンクロ [5.2. 1.0²·*] - 8 - アシルーピンクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシベンタシクロ [6.5.1.1" ...
 0. "'.0" 1"] 4 ベンタアシルビシクロ
 [2.2.1] 2 ヘブテン、
- 5-メチル-5-カルポキシペンタシクロ [6. 5.1.1^{3・4}.0.^{4・7}.0^{4・13}] -4-ペンタデシル ピシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、
- 5 カルボキシトリンクロ [6, 2, 1, 0*・*] 9 - ウンデシルビンクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘブ
- 5 メチル- 5 カルボキシト 9 シクロ [6.2. 1.0***] - 9 - ウンデシルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルボキシペンタシクロ [6, 6, 1, 1***.

- 0. ** 1.0** **] 4 ヘキサデンルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘブテン、
- 5 メチルー 5 カルボキシベンタシクロ [6. 6. 1. 1^{20 0}. 0. ^{30 1}. 0 0 1 1] 4 ヘキサアシル ビシクロ [2. 2. 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 アセトキシビシクロ [2.2.1] 2 ヘブ テン、
- 6-メチル-5-シアノビシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン、
- 5-メチル-5-シアノビシクロ [2.2.1] -2-ヘプテン
- 5.6-ジメチルー 5.6-ジシナノビシクロ〔2. 2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 カルパモイルビシタロ [2.2.1] 2 へ プテン、
- 5 N メチルカルパモイルビシクロ [2.2,1] - 2 - ヘプテン、
- 5 N. N ジェチルカルバモイルビシクロ [2. 2.1] 2 ヘプテン、

プテン、

- 5 プロムメチルビシタロ [2.2.1] 2 ヘ ブテン
- 5ートリプロムペンジルカルボキシピシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- ビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン- 5.6-ジ カルボン酸無水物、
- 5,6-ジメチルビシクロ [2.2.1] 2 ヘブ テン- 5,6-ジカルボン酸無水物
- ビンクロ [2.2.1] 2 ヘプテン- 5.6-ジ カルポン酸イミド、
- N-フェニルー 5 -メチルビシクロ [2.2.1] - 2 - ヘブテンージカルポン酸イミド、
- 5 トリクロルシリルビシクロ [2, 2, 1] 2 -ヘプテン、
- 5 (ジメチルメトキンシリル) ピシクロ [2.2. 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 ー(ジメチルアセチルショル) ピシクロ [2.2.
- 1] ー2ーヘプテン、
- 5ートリメチルシリルビシクロ [2.2.1] 2

- N. N. N'. N' テトラメチル- 5.6 ジカル パモイルビンタロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、 5 - タロルビンクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、 5 - メチル- 5 - クロルビンクロ [2.2.1] - 2 - ヘプテン、
- 5 クロルメチルカルポキシピシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- $5 \mathcal{G}$ プロムプロピルガルポキシピシクロ [2. 2.1] $-2 \wedge$ プテン、
- 5 ジクロルプロピルカルボキシピシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 クロルフェニルカルボキシビシクロ [2.2.1] 2 ヘプテン、
- 5 モノブロムフェニルカルボキシピシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5 トリプロムフェニルカルポキシピシクロ [2, 2, 1] - 2 - ヘプテン、
- 5,6-ジタロルビシクロ [2.2.1] -2-ヘブ チン、
- 5ープロムメチルピシクロ [2.2.1] -2-~

ーヘプテン

などが挙げられる。

また、一般式 (I) で表わされる化合物は、ポリブタジェン、ポリイソプレン、スチレンーブタジェン共重合体、エチレンープロピレン非共役ジェン共重合ゴム、ポリノルポルネン、ポリベンテナマーなど、重合体の主摘に炭素一炭素二重結合を含んだ不飽和炭化水素系重合体と共置合することもできる。

これらの共重合性化合物のうち、環状オレフィン性化合物が計ましく、中でも極性基を有するピシクロ [2.2.1] ー2ーヘプテン誘導体が、エステル基を有するテトラシクロドデセン誘導体との共重合の反応性が高く、共重合組成を制御しやすいので好ましい。また、低性基を有するピシクロ [2.2.1] ー2ーヘブテン誘導体の極性基のうち、カルボン酸エステルが好ましい。そのうち環状アルコールからなるカルボン酸エステルが、得られる重合体が低吸水率でかつガラス転移温度が高くなるので、特に好ましい。

関項(共)重合体を製造する際に用いられるメタセシス触媒とは、通常(A)W、Mo およびRe の化合物から選ばれた少なくとも1種と、CDデミングの周期体表 IA、IB、IB、IIA、IVAあるいはIVB 版元素の化合物で少なくとも1つの元素一炭素結合あるいは元素一水素結合を有するものから選ばれた少なくとも1種との組合せからなる触媒であるが、触媒活性を高める添加剤を加えたものであってもよい。

(a) 成分として適当なW、Mo あるいはRe の化合物は、これらのハロゲン化物、オキシハロゲン化物、アルコキシド、カルボン酸塩、 (オキシ)アセチルアセトネート、カルボニル健体、アセトニトリル錯体、ヒドリド錯体、およびその誘導体、あるいはこれらの超合せであるが、WおよびMo の化合物、特にこれらのハロゲン化物、オキシハロゲン化物が置合活性、実用性の点からいまた反応によって上記の化合物を生成する2種以上の化合物の混合物であってもよい。

(C₂H₂)₃B、(α-C₄H₂)₂B、(CH₂)₃A1、(CH₂)₂A1C1、
(CR₂)₃A1₂C1₃、 CH₂A1C1₂ 、 (C₂H₂)₃A1 、
LiA1(C₂H₂)₃、 (C₂H₃)A1-O(C₂H₂)₂、 (C₂H₃)₃A1C1、
C₂H₂A1C1₃ 、 (C₃H₂)₂A1H、(iso-C₄H₂)₂A1H、
(C₂H₃)₃A1OC₂H₃、 (iso-C₄H₂)₃A1, (C₂H₃)₃A1₂C1₂、
(CH₂)₄G2、 (CH₃)₄Sn、 (α-C₄H₂)₃Sn、 (C₂H₃)₃SiH、
(α-C₆H_{1,2})₃A1、 (α-C₆H_{1,7})₃A1、 LiH 、NAH、B₂H₃、
NABH₄、A1H₃、LiA1H₄、および TiH₄などが挙げら
れる。また反応によってこれらの化合物を生成す
る 2 種以上の化合物の混合物を用いることもでき

特に好ましいものの例としては、(CH₃)₃Al、(CH₃)₃Alに(、(CH₃)₃Al₂Cl₃、CH₃AlCl₃、(C₂H₃)₃Al (C₂H₃)₃Al (C₂H₃)₃Al₂Cl₃、C₂H₃AlCl₂ 、(C₃H₃)₃AlCl₃ 、(C₃H₃)₃AlCl₃ 、(C₃H₃)₃AlCl₃ 、(C₃H₃)₃AlCl₃ 、(C₃H₃)₃AlCl₃ 、(C₃H₃)₃Al 、(C₃H₃)₃Al 、(C₃H₁)₃Al 、(C₃H₁)₃Al 、(C₃H₁)₃Al 、(C₃H₁)₃Al 、(C₃H₁)₃Al などを挙げることができる。

(A)成分と(A)成分の量的関係は金属原子比で(A): (A)が1:1~1:100 、好ましくは1:2~1:

これらの化合物は適当な錯化対例えば P(CoHo)o、 CoHod などによって錯化されていてもよい。

具体的な例としては MCls、NCls、NCls、HBrs、NFs、Mis、NoCls、HoCls、NoCls、ReCls、NOCls、NoCls、ReCls、NOCls、NoCls、ReCls、NOCls、NoCls、NoCls、NoCls、NoCls、NoCls、NoCls、NoCls (OCsHs)s、NoCls (OCsHs)s、NoCls (OCsHs)s、NoCls (CO)s、NoCls (Co)s、NoCls (Co)s、NoCls (Co)s、NoCls (Co)s (Co)s

DI 成分として適当な化合物は周期律表のIA、IA、IB、IIA、IVAまたはIVB族元素の化合物であって少なくとも一つの元素―炭素接合を有するものあるいはこれらの水条化物である。具体的な例としては、n-CoHoLi、n-CoHoliNa、CoHoNgCI、CHoNgCI、CHoNgA 、t-CoHoNgCI、CCoHo) aAl 、t-CoHoNgCI、CCoHo) aAl 、t-CoHoNgCI、CCoHo) aAl 、t-CoHoNgCI、CCoHo) a Co CCOHo) a Co CCOHoNo CCONO CCOHONO CCONO CCOMO CCONO CCONO CCOHONO CCONO CCONO

50の範囲で用いられる。

上記の(a)および(b)の二成分から關製された触媒は、通常本発明の光学材料をえるための重合反応において高い活性を有するが、望まれる場合には更に次に挙げるような(c)成分 (活性化剤) を添加することによって、一層高活性な触媒を得ることもできる。

(C)成分としては各種の化合物を使用することができるが、特に舒適に使用される化合物には次のものが含まれる。

(3)水、(4)配業、

- (5)アルアヒドおよびケトンはどのカルポニル化合物およびそのオリゴマーまたは重合物、
- (6)エチレンオキシド、エピクロルヒドリン、オキセタンなどの環状エーテル類、
- (7) N. Nージメチルホルムアミド、N. Nージメチルアセトアミドなどのアミド類、アニリン、モルホリン、ピペリジンなどのアミン類およびアゾベンゼンなどのアゾ化合物、
- (8) Nーニトロソジメチルアミン、Nーニトロソジ フェニルアミンなどのNーニトロソ化合物、
- (g)トリクロルメラミン、N-クロルサクシノイミド、フェニルスルフェニルクロリヤなどの S-Ciまたは 8-Ci基を含む化合物などが含まれる。

また、(a)成分と20成分の量的関係は、添加する (c)成分の機種によってきわめて多様に変化するため一体に規定することはできないが、多くの場合 (c)/(a) (モル比) が 0.005~10、好ましくは0.05 ~3.0 の範囲で用いられる。

得られる関環(共)重合体の分子量は、触媒の

種類および設度、重合混皮、花葉の種類および重 並びに単量体設度などの反応条件を変えることに よって顧節することが可能であるが、より好まし くは、αーオレフィン類、 α. α ー ジオレフィン 類、またはアセチレン類などの分子内に少なくと も1つの炭素一炭素二重結合または炭素一炭素三 匿結合を有する化合物あるいは塩化アリル、酢酸 アリル、トリメチルアリロキシランなどの犠牲ア リル化合物の適当量を反応系に添加することによ り種物される。

重合反応において用いられる溶媒としては、例えばペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカンなどのアルカン類、シクロヘキサン、シクロヘブタン、シクロスクロアルカン類、ペンゼン、ノルボルナンなどのシクロアルカン類、ペンゼン、とルエン、キシレン、エチルペンゼン、クメンなどの芳香族炭化水薬、クロルブタン、ブロムヘキサン、ジクロルエタン、ヘキサメチレンジブロミド、クロルペンセンなどのハロゲン化アルカン、アリールなどの化合物、酢酸エチル、酢酸 n ーブ

チル、酢酸 isoーブチル、プロピオン酸メチルなどの飽和カルボン酸エスチル類などが挙げられる。

上記のメタセシス触媒で得られる重合体の分子量の値は、GPC測定によるポリスチレン換算による数平均分子量で 5,000~1,000.000 、 好ましくは10,000~500,000、更に好ましくは 12,000~200,000、特に好ましくは 15,000~100,000 の範囲が好適である。

分子量が 5,000以下では成形材料として用いることができず、また分子量が 1,000,000以上では 波動性に乏しく成形が困難となる。

また蛋合体の固有粘度 π inh については、好ましくは $0.2 \sim 1$ $d\ell$ /g、更に好ましくは $0.3 \sim 0.9$ $d\ell$ /g、やに好ましくは $0.4 \sim 0.8 d\ell$ /g である。

また、本発明の重合体中における一般式(I)または一般式(I)で表わされる機り返し単位の含有量は50重量%以上、好ましくは55重量%以上、更に好ましく60重量%以上、特に好ましくは65重量%以上である。

本発明の新規な水素添加重合体は、上記のメタ

セシス関項型合体に対し、水素添加を行うことに よって得ることができる。この水素添加反応は通 常の方法によって行なわれ、触媒としては、通常 のオレフィン性化合物の水素添加反応に用いられ ているものを使用することができる。

例えば、不均一系触媒としては、パラジウム、 白金、ニッケル、ロジウム、ルテニウムなどの費 金属触媒を、カーポン、シリカ、アルミナ、チタ ニアなどの担体に担持させた固体触媒などが挙げ られる。

水素添加反応は、常圧~300 気圧、好ましくは 3~200 気圧の水素ガス雰囲気下において、0~ 200 で、好ましくは20~180 でで行なうことができる。これらの触媒のうち、不均一系触媒を使用する方が、反応活性が高く、反応後の触媒除去も容易であり、得られる理合体が着色もない点で好ましい。

このように水素添加することにより、得られる (共) 酸合体は優れた熱安定性を有するものとな り、その結果、成形加工時や製品としての使用時 の加熱によってその特性が劣化することがない。 水素添加率は、過常、50%以上、好ましくは70% 以上、さらに好ましくは80%である。水素添加率 が50%未満の場合には、熱安定性の改良効果と吸 水性の低減効果が小さくなる。

本発明の重合体を光学材料として用いる場合には、公知の酸化防止剤、例えば 2.6-ジー t ーブチルー 4 ーメチルフェノール、2.2' ージオキシー3.3' ージー t ーブチルー5.5' ージメチルジフェニルメタン、フェニルーβーナフチルアミン、あるいは紫外線吸収剤、例えば 2.4-ジヒドロキシベンソフェノン、2 ーヒドロキシー4-メトキシベ

(実施例)

以下、本発明の実施例について述べるが、本発 明はこれらに限定されるものではない。

実施例1

提辞器、選波冷却器および三方コックを傭えたせいのブルフラスコ内を窒素がスで理検し、窒素気体下で、モノマーとして8ーメチルー8ーカルボキシメチルテトラシクロ [4.4.0.1****.1****。] ー3ードデセン 100重量部、分子量面節剤として1.2ージクロエタン 400競量部を加え、さらに溶媒として2エチルアルミニウムクロライドのローへキサン溶液(10重量%)1.7 競量部、六塩化タングステンのクロロベンゼン溶液(2重量%)1.8重量部、パラアルデヒドの1.2ージクロロエタン溶液(10重量%)0.1 重量部を加え、60℃で5時間反応させた。

型合反応執了後、重合溶液に大量のメタノール を加えて重合体を折出させ、これを建図して回収 し、真空乾燥して収率94%で重合体を得た。 ンソフェノン、2'ーヒドロキシー 4 ーメトキシー
2'ーカルポキシベンソフェノンなどを認加することによって安定化することができる。また加工性
を向上させるために滑利などの従来樹脂加工において用いられている添加剤を添加することもできる。

本晃明の新規な重合体は、種々の公知の成形手段、例えば、射出成形法、圧縮成形法、押出し成 形法などを適用して成形品とすることができる。

本発明の新規な水素添加型合体の用途は特に制限されるものではなく、透明性の要求される広い 範囲の分野に使用されるが、なかでも光学レンズ などの一般的光学材料の他、高度の機能を要求さ れる光ディスク基板に最適である。

(果依]

本発明の水素添加重合体は、低複屈折、低級水性、耐熱性、微敏的性質、耐铵性、成形性に優れた特性を有する。また、本発明の主額に炭素一炭 常二重結合を有する関環重合体は、上配の水素添加された常合体の前駆体として有用である。

この重合体の固有粘度は0.56、数平均分子量は29,000であった。

この重合体の帰属は、第1図に示す赤外線吸収 スペクトルによって行った。

得られた蛋合体を射出成形し、試験片を作製して錯特性を測定した。結果を第1表に示す。 事施例2

実施例 1 と同様の蛋合反応器を使用し、モノマーを8 - メチルー8 - カルボキシエチルテトラシクロ [4.4.0.1*・*.1*・**) - 3 - ドデセン 100 重 量部に代えたことの他は実施例 1 と同様にして反応させ、収率94 96で重合体を得た。

この重合体の固有粘度は0.50 dd/g、数平均分子量は27,000であった。

この重合体の帰属は、第2箇に示す赤外線吸収 スペクトルおよび第3回に示すプロトン核磁気共 吸吸収(NMR)のスペクトルから行なった。

得られた重合体を射出成形し、試験庁を作奠して精特性を測定した。結果を第1表に示す。 家施供3 実施例 1 と同様の取合反応器を使用し、モノマーを 8 ーメチルー 8 ーカルボキシェーブチルテトラックロ (4.4.0.13・1.17・10) ー 3 ーとデセン100 重量部に代えたことの他は実施例 1 と同様にして反応させ、収率92%で理合体を得た。

、この母合体の固有粘度は0.57 42/g、数平均分子費は28.000であった。

この重合体の帰属は、第4図に示す赤外線吸収 スペクトルから行なった。

得られた重合体を射出成形し、試験片を作製して精特性を測定した。結果を第1表に示す。 実施例4

実施例 1 と同様の置合反応器を使用し、モノマーを8ーメチルー8ーカルボキシメチルテトラシクロ [4.4.0.13**.1****] - 3 - ドデセン85重量 部と、8 - メチルー8 - カルボキシn - ブチルテトラシクロ [4.4.0.1***.1****] - 3 - ドデセン15重量部に代えたことの他は実施例 1 と同様にして反応させ、収率95%で重合体を得た。

この重合体の固有粘度は0.64世/8、数平均分

実施例 1 と同様の取合反応器を使用し、モノマーを8ーメチルー8ーカルボキシメチルーテトランクロ [4.4.0.1"・".1"・10] ー3ードデセン 85重 量部と、5ーメチルー5ーカルボキシシクロへキシルーピシクロ [2.2.1] ー2ーへブテン 15重量部に代えたこと以外は実施例 1 と同様にして反応させ、収率95%で重合体を得た。

この重合体の固有粘度は0.55 dt/g、数平均分子量は27,000であった。

この重合体の癌属は、第9図に示す赤外線吸収 スペクトルおよび第10図に示すNMRのスペクト ルから行なった。

得られた重合体を射出成形し、試験片を作製して精特性を測定した。結果を第1表に示す。 実施例7

実施例 1 と同様の取合反応器を使用し、モノマーを 8 ーメチルー 8 ーカルボキシ t ーブチルテト ランクロ [4.4.0.1^{3・3}.1^{7・1*}] ー 3 ードデセン 50 選及部と、 8 ーメチルー 8 ーカルボキシローブチルナトランクロ [4.4.0.1^{2・3}.1^{7・1*}] ー 3 ード

子蚕は37,000であった。

この重合体の帰属は、第5圏に示す赤外線吸収スペクトルおよび第6圏に示すNMRのスペクトルから行なった。

得られた重合体を射出成形し、試験片を作製し て諸特性を測定した。結果を第1表に示す。 実施例 5

実施例 | と同様の重合反応器を使用し、モノマーを8-メチルー8-カルボキショーブチルテトランクロ [4,4,0,1^{2,8},1^{1,1},1⁰] ー3-ドデセン 100 重量部に代えたことの他は実施例 | と同様にして反応させ、収率97%で重合体を得た。

この競合体の固有粘度は0.54*d4/*g、数平均分子量は26.500であった。

この重合体の帰属は、第7図に示す赤外線吸収 スペクトルおよび第8図に示すNMRのスペクト ルから行なった。

得られた重合体を射出成形し、試験片を作製し て潜特性を測定した。結果を第1表に示す。 実施例 &

デセン50重量部に代えたことの他は実路例1と同様にして反応させ、収率96%で重合体を得た。

この重合体の固有粘度は0.57 世/g、数平均分子母は28.500であった。

この重合体の帰属は、第11圏に示す赤外線吸収 スペクトルから行なった。

得られた重合体を射出成形し、試験片を作製し て精特性を測定した。結果を第1表に示す。

実施例8

耐圧反応容器中において、実施例1で得られた不飽和結合を有する関環重合体 100重量部をテトラヒドロフラン 2.000重量部に溶解し、これに触媒として活性数に抵持させたパラジウム (パラジウム濃度 5%) 10重量部を加え、仕込み水素圧を150 kg/cdとし、150でで4時間水素添加反応を行なった。冷却後、容器中の水素がスを放圧し、さらに反応溶液から触媒を違別した後メタノールを添加することにより、水素添加重合体を起回させ、乾燥させて回収した。

得られた水素添加重合体の数平均分子量を測定

したところ44,000と水梁添加前と同一であった。 水森添加率は第12図に示す赤外吸収スペクトルお よび第13図に示すNMRスペクトルから定量した ところ 100%であった。

得られた重合体を射出成形し、試験片を作製して詩特性を測定した。結果を第1表に示す。 実施例 9

実施例2で得られた開政重合体 100重量部に対し、触媒として活性炭に担待させたロジウム (ロジウム濃度5%)10重量部を加え、実施例8と同様の条件で水業添加反応および後処理を行った。

得られた水素添加重合体の数平均分子量を測定したところ28,000と水素添加前と同一であった。 水素添加率は第14図に示す赤外吸収スペクトルおよび第15図に示すNMRスペクトルから定量した ところ 100%であった。

得られた蛋合体を射出成形し、試験片を作製し て階等性を測定した。結果を第1表に示す。 実施例10

実施例 6 で得られた開環重合体 100重量部に対

実施例 8 で使用した重合体の代わりに、実施例 1 で得られた重合体 100重量部を用い、実施例 8 と同様の反応を行った。水素浴が率は 100%、数平均分子量は水素浴加前と同じ 21,000であった。

得られた重合体を射出成形し、試験片を作製し て踏特性を測定した。結果を第1表に示す。 実施例13

再沈情製した日本合成ゴム鍛社製の シス1.4ーポリプタジェン 20重量部の1,2ージタロロエタン400 重量部による溶液に、8ーメチルー8ーカルポーンメチルテトラシクロ [4.4.0.1***.1****] ー3ードデセン 100重量部、ジェチルアルミニウムモノクロライドのローへキサン溶液(10重量%)1.7 重量部、六塩化タングステンのクロロベンゼン溶液(2重量%)1.8 重量部、パラアルデヒドの1,2ージクロロエタン溶液(10重量%)0.1重量部を加え、60℃で5時間反応させた。

重合反応終了後、重合溶液に大量のメタノール を加えて重合体を折出させ、これを建別して回収 し、真空乾燥して 100重量部の重合体を得た。こ し、触媒としてアルミナに担持させたパラジウム (パラジウム濃度5%)10重量部を加え、実施例 8と同様の条件で水素添加反応および後処理を行った。

得られた水素添加銀合体の数平均分子量を測定したところ28,000と水素添加的と同一であった。水素添加率は第16図に示す赤外吸収スペクトルおよび第17図に示すNMRスペクトルから定量したところ 100%であった。

得られた重合体を射出成形し、試験片を作製して諸特性を測定した。結果を第1表に示す。 実施例11

モノマーとして、実施例1で使用したモノマー50世量部と、シクロベンテン50単量部とを用いたこと以外は実施例1と同様に反応させ、収率58%で重合体を得た。この重合体の固有粘度は 0.48 dd/g、数平均分子量は21.400であった。

得られた重合体を射出成形し、試験片を作製して指幹性を測定した。結果を第1表に示す。 実施例12

の重合体の固有粘度は i,02 dd/g、数平均分于 盤は 83,000 であった。

得られた重合体を射出成形し、試験片を作製し て精特性を固定した。結果を第1 表に示す。

比较例1

光ディスク用途に使用されるポリメチルメタア クリレート樹脂(数平均分子量24,000)を射出成 形して試験片を作製し、精特性を測定した。結果 を第1表に示す。

比較例 2

光ディスク用途に使用されるポリカーポネート 樹脂(数平均分子量15.000)を射出成形して試験 片を作製し、精特性を測定した。結果を第1表に 示す。

比较例3

実施例 1 におけるモノマーを 2 ーノルボルネン - 5 ーニトリル 100 重量部に代えたことの他は実 施例 1 と同様にして反応させて関項重合体を得た。 この重合体の固有粘度は0.64 44/8、数平均分

子量は34,000であった。

実施例1におけるモノマーを2ーノルボルネン - 5ーカルボン酸メチル 100重量部に代えたこと の他は実施例1と同様にして反応させて関環蛋合 サニスケ

この重合体の固有粘度は0.56 dd/g、数平均分子量は29,000であった。

得られた重合体を射出成形して試験片を作製し、 精特性を測定した。結果を第1 表に示す。

第 1 3

F	固有	数平均	ガラス	熱分解	屈折率	A##	複屈折	引張強度	Dis 185	ダインサンナット	有 唯	- 表 前	数和	接着性	副候性
1	粘度	分子量	転移温度	室"货	AB 101 -	全光程	WALL DI	31222	破断	衝撃強度		表页	飽和 吸収率		
	d2/8	_	£	t	_	%	000	kg/cal	96	ltg/cal	8 \ cm ₃	-	96		
実箔例 1	0. 52	24, 000	208	394	1, 52	89	< 10	545	38	624	I. 05	HiB	0, 75	0	×
実施例 2	0. 50	28, 000	160	388	1, 52	89	<10	480	58	1640	· 1.07	HB	0, 85	0	×
実施例3	0, 57	28, 600	240	. 377	1. 52	89	<10	610	44	940	1, 05	нв	0, 15	0	×
実施例 4	0, 64	37, 000	187	382	1, 52	90	<10	640	45	725	1. 07	HB	1, 05	. 0	×
実施例 5	0, 54	26. 500	100	390	1. 52	88	<10	570	40	750	1, 07	HB	0, 21	0	×
実施例 6	0. 55	27, 000	175	395	1. 52	89	<10	640	41	314	1, 10	HB	0.81	0	×
実施例7	0, 57	28, 500	165	364	1, 52	88	<10	550	40	424	1, 06	Н	0. 20	0	×
実施例8	0, 52	24.000	173	425	1. 51	90	<10	698	35	658	1, 06	H -	0. 43	0	0
実施例 9	0, 50	28. 000	138	410	1. 51	90	<10	600	37	643	1, 06	н	0. 31	0	0
実施例10	0, 55	27, 000	151	443	[∓] 1, 51	90	<10	670	37	401	1; 06	H	0. 39	0	0
実施例11	0, 48	21, 400	175	365	.1, 53	90	<10	480	40	520	1. 05	HB	0. 65	0	×
実施例12	0, 52	21, 000	138	395	1. 52	90	<10	540	45	585	1. 05	HB	0, 44	0	0
実施例13	1, 02	83, 000	201	388	1. 52	87	< 10	475	48	980.	1. 02	НЭ	0.60	0	×
比较例1		24.000	89	311	1, 49	93	< 20	780	2	194	1, 19	38	1, 60	0	0
比较例 2	_	15, 000	138	360	1. 59	90	· <60	650	47	1860	1. 20	НВ	0, 60	0	Δ
比较例3	0, 64	34. 000	135	360	1, 50	75	< 20	530	35	320	1. 03	H	1, 81	0	×
比较何4	0, 56	29. 000	78	365	1. 52	88	<10	410	75	660	1, 06	нв	1. 95	0	×

なお、得られた重合体と成形した試験片の測定 方法は次のとおりである。

固存粘度 (pinh)

お以にクロロホルムを使用し、 0.5g/42の重合体濃度で30℃の条件下、ウベローデ粘度計にで 関定した。

数平均分子员 (Ma)

ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(G PC)を用い、ポリスチレン基準でテトラヒドロフラン溶液で測定した。

ガラス転移温度 (Tg)

示差熱量計 (DSC) により、窒素雰囲気下、10℃/分の昇温速度で測定した。

熱分解温度 (Td)

熱重量天秤 (TG) により、窒素雰囲気下、10 セ/分の昇温速度で測定し、熱分解が開始する温 度を熱分解温度とした。

屈折率 (n ₹)

アッペ屈折計を使用し、25℃でのD線(589 nm 波長)の屈折率を測定した。

[mx 1 mmの碁壁目を10×10 個、カッターで切り目をつけ、セロテープ網離試験を行なった。 飼籠のないものを〇、朝藤が観察されたものを×と評価した。

耐候性

63 で中の恒温槽中において、各試験片を1週間カーボンアーク灯の光を照射し、外観上変化のないものを〇、変色やクラックの発生したものを×と評価した。

4.図面の簡単な説明

第1図、第2図、第4図、第5図、第7図、第 9図、第11図、第12図、第14図および第16図はそれぞれ実施例1~10で得られた重合体の赤外吸収スペクトルを示し、第3図、第6図、第8図、第10図、第13図、第15図および第17図はそれぞれ実施例2、4、5、6、8、9および10で得られた重合体のプロトンNMRスペクトルを示す。

代理人 弁理士 大 井 正 [



全光额透過率(T)

ASTM D1003 に単热し、例定した。

妆屈折(△ n)

エスプソメータを使用し、シングルパスで測定 した。

引張強さ (σω) 、破断伸び (εω)

ASTM D638 に単拠し、測定した。

ダインシュタット衝撃強度

BS (イギリス規格) -1330に準拠して測定した。

密度(df)

浮力法により、20℃で例定した。

表面硬度

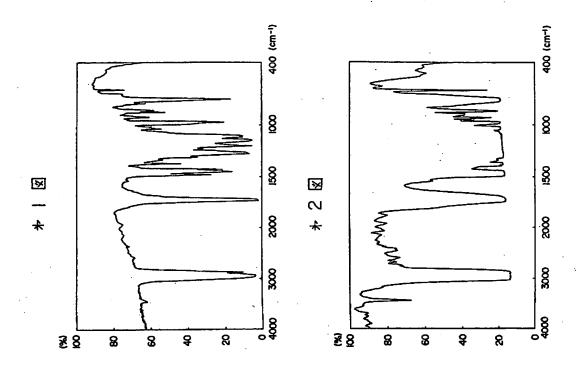
鉛筆硬度計にて測定した。

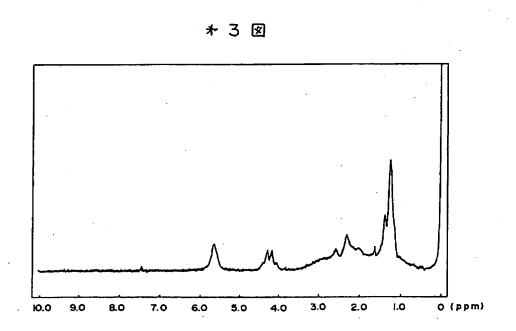
飽和吸収率

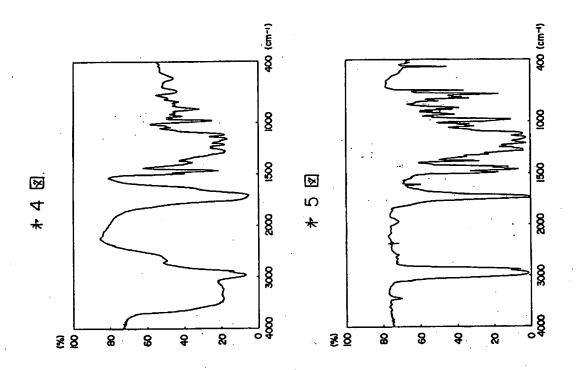
成形試験片を25℃の水中に浸渍し、平衡吸水状態後の吸収率をカールフィッシャー法により、測定した。

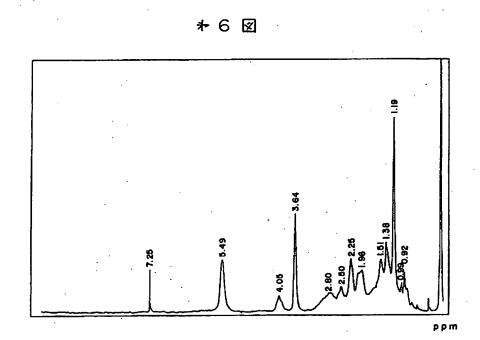
接着性

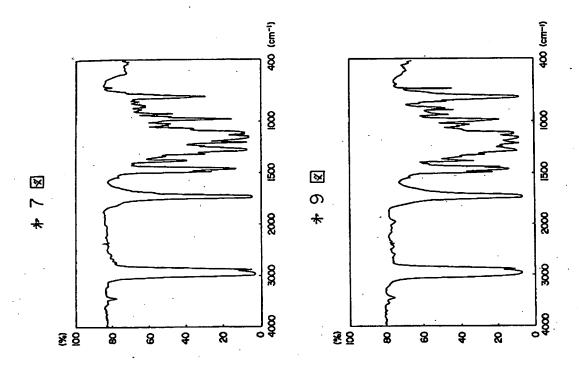
得られた樹脂基板上にアルミニウムを蒸着し、

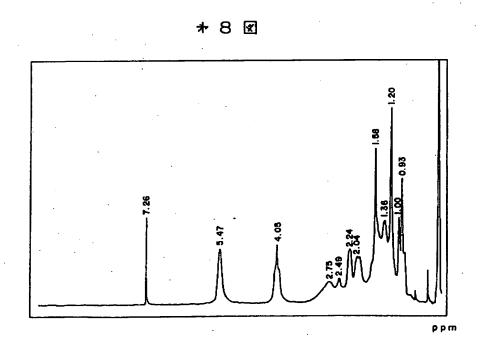




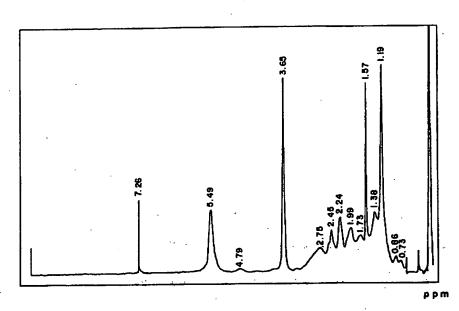


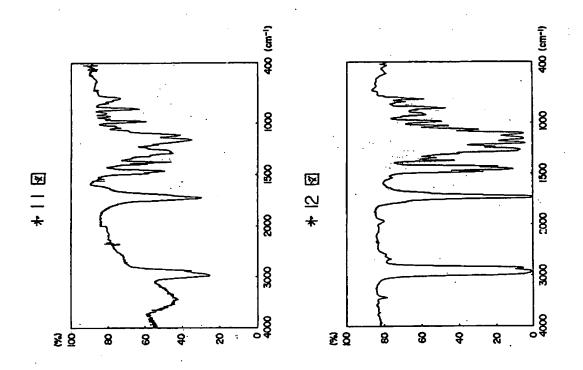




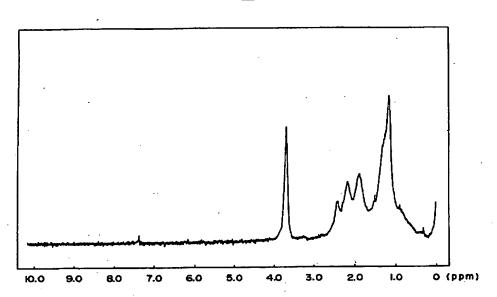


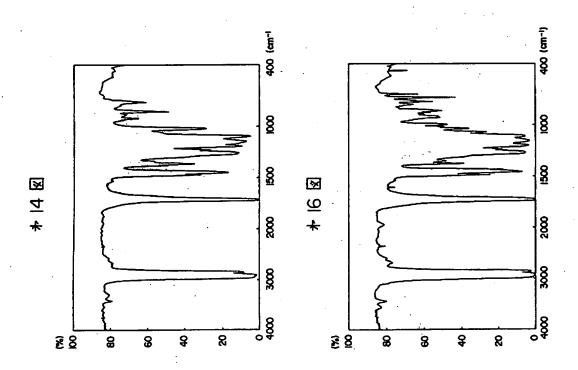
≯ 10 図



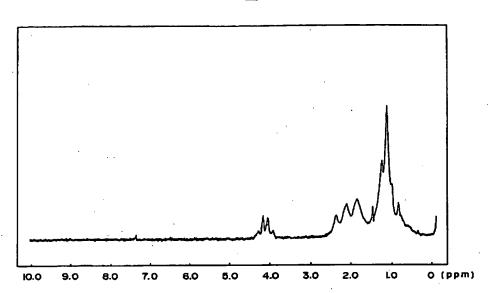


≯13 ☑

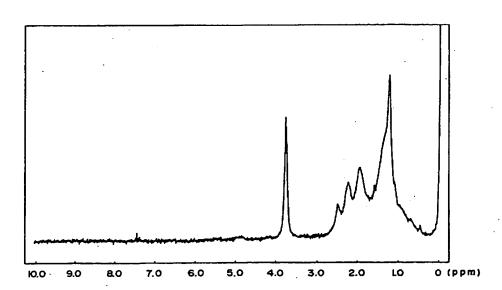








* 17 **2**



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
TADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потикр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.